HW7 Document

请大家先仔细阅读文档后再写作业……求求大哥大姐们啊……

框架更新

首先, 拉取更新:

git pull upstream

git submodule update --remote .\Framework3D\Framework3D\

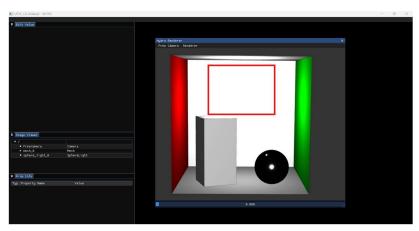
请先保证把更新拉取之后再写作业!如果写作业一开始就遇到问题,先看看自己有没有更新!在 Framework3D\submissions\assignments\data\data hw7 里面,我们提供了本次的测试数据



其中 usda 是相应的模型, garden.exr 为环境贴图。后面会教大家怎么用

框架构建

和上次一样的,构建目标为: USTC_CG_test ~ 。选中这个编译目标,点击开始编译。 第一次编译的过程会非常漫长,需要耐心等待。编译完成后启动,界面如图:



Tips: 建议大家可以把**渲染器窗口拖小点或者把 spp 改小一点**(在 integrator.h 中),免得大家的电脑比较红温。这里的场景是 cornell.usda,里面有个 Sphere light(这里看不到,但是是存在的,大概在图中这个红框的位置)。模型和光源是需要自行添加的。模型的导入和之前的步骤是一样的,详情参考上一次的 kickstart 文档。关于光源的添加,这次有一些更新

的地方。

光源添加

打开光源选择卡,可以看到这几类光源:



其中我们这次作业使用到的几个光照为:

- Dome Light: 可以带有环境贴图的光照,需要在创建的时候选择相应的环境贴图
- Dome Light (Pure): 纯色环境光
- Rect Light: 矩形光源Sphere Light: 球光源

下面我们为每种光源的添加进行一些演示

Dome Light

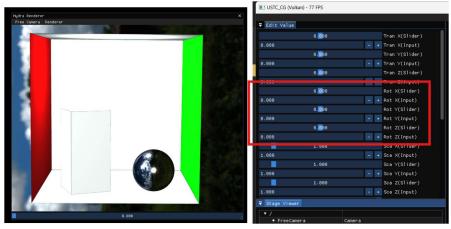
点击 Dome Light 后,会弹出一个窗口,如图所示:



你需要在上面的输入框中输入**文件的相对路径**,指向你的环境贴图文件。请不要输入中文!。比如我这里是 garden.exr:



如果是可行路径,这里会提示 Valid, 点击 OK 即可添加。你会发现添加后似乎方向是错的。不用管他,切换到光追渲染器之后会正过来的。如果你就是想要让他转正,那也可以在 Edit 窗口中调整其旋转:



如果你想要调整光照强度,可以修改其 diffuse 属性



Dome Light (Pure)

直接点击添加即可。你可以修改其颜色和光照强度



和带纹理的 Dome Light 大同小异

Rect Light:

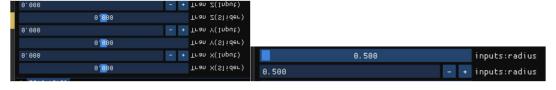
这是一个纯色的矩形光源,调整颜色的部分同上,下面主要演示一下其几何信息的调整。 其有效的调整项为:



都拖动拖动, 你可以在第一个渲染器中观察到变化

Sphere Light:

其是一个球面光源, 其几何修改项为:



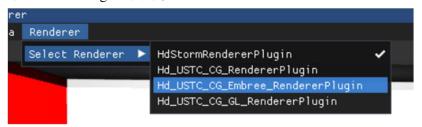
其颜色修改项为 color, diffuse 以及 intensity。



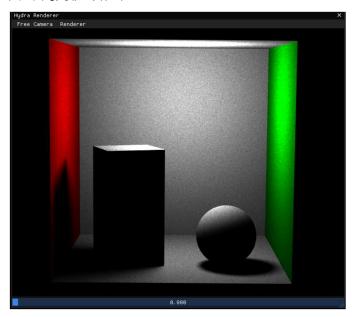
建议通过 intensity 来修改光照强度。

Path Tracing 渲染器

本次作业使用的 Path Tracing 渲染器是这个:



如果你加载的是 Cornellbox,并且添加了一个球光源,那么当你直接切换到这个渲染器的时候,你能看到的结果是类似这样的:

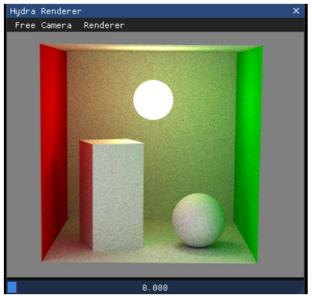


可能会有些出入,这和你的参数设定是有关系的。如果什么都看不到,请把光强拉大点。你会发现好多需要被照亮的地方实际上还是黑的。因为这个时候我们还在直接光照积分器下面,没有考虑到反射造成的光照信息。

完成作业需要修改的代码大部分我标注了"TODO"的,搜索一下应该能搜得到。强调一下,这只是"大部分",不代表你需要修改的地方只有这些。在 hd USTC CG Embree 文

件夹下面所有东西你都是可以修改的!

如果你完成得对的话(基础内容),你可以得到类似这样的结果(场景中有 Dome Light & Sphere Light,开启光源显示)



基本作业

这次的基础作业包含以下部分

- 1. 对矩形光源进行重要性采样 https://zhuanlan.zhihu.com/p/508136071
- 2. 使用直接光照积分器验证结果 (写完上面的矩形采样并切换渲染器即可)
- 3. 路径追踪算法 https://zhuanlan.zhihu.com/p/370162390
- 4. Russian Roulette (上面那个链接里面也是有的)

Optional 作业

这次的 Optional 包含以下几个部分

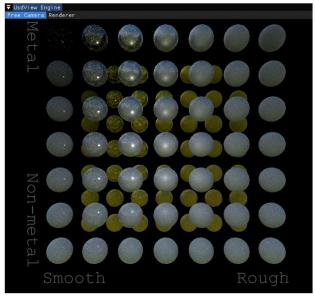
- 1. 添加一种材质,对材质进行重要性采样,并进行多重重要性采样,与单种采样的结果进行比较。同学们有两种选择
 - a) https://raytracing.github.io/books/RayTracingInOneWeekend.html#metal/mirroredlightreflection 实现这里面的材质。视觉观感上足够好,同时也能够参与到重要性采样中,但在物理正确性上则没有很好的保证,同时也有透明的材质。
 - b) GGX Model 等微表面模型。大家可以参考去年框架中 microfacet 分支下的代码进行更改。鉴于**大哥大姐们在鼓捣分支的时候错了 10 次甚至 9 次并产生了 114514** 个问题,这次就不单独开一个分支添加相应支持了。需要的同学自己看去年仓库并 Ctrl C + Ctrl V 即可

https://github.com/USTC-

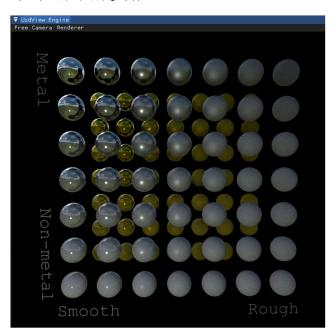
CG/USTC CG 24/tree/microfacet/Framework3D/source/RCore/hd USTC CG

2. 透明支持 (需要考虑 IOR)

如果大家做了微表面模型,但是没有实现 MIS,那么结果会是这样



如果正确实现了 MIS, 那么结果会是这样



建议实现了材质模型的同学可以在 MIS.usda、spheres.usda、Cornell.usda 下进行测试,并进行结果对比。当然鼓励大家整活搞出点新鲜的玩意。



从左到右是:在MIS.usda 例子中,对光源进行采样、对BRDF进行采样、多重重要性采样

可能存在的 BUG

可能你在些代码的时候,**觉得明明自己代码写得是对的,但是就是巨暗无比**,这种情况请这么处理

- 1. 稍微调整下光照强度参数
- 2. 点叉叉退出程序, 然后重进

这样应该就能好。如果还是有问题,就删除 stage.usdc 文件然后再重新向场景中添加物体&光源。别再问我 stage.usdc 文件在哪了,在你心里……